



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA** पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 of The Patents Rules)

क्रमाक : 022120261

SL No:



408755 पेटेंट सं. / Patent No.

1704/MUM/2014 आवेदन सं. / Application No.

21/05/2014 फाइल करने की तारीख / Date of Filing

FCIPT. INSTITUTE FOR PLASMA RESEARCH पेटेंटी / Patentee

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित "A SYSTEM TO GENERATE HIGH POWER DENSITY DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE PLASMA IN AMBIENT AIR MEDIUM" नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख मई 2014 के इक्कीसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled "A SYSTEM TO GENERATE HIGH POWER DENSITY DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE PLASMA IN AMBIENT AIR MEDIUM" as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 21st day of May 2014 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.

अनुदान की तारीख Date of Grant

10/10/2022

Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस. यदि इसे बनाए रखा जाना है, मई 2016 के इक्कीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 21st day of May 2016 and on the same day in every year thereafter.